This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.



LEAD FRAME

Patent Number: JP60231349

Publication date: 1985-11-16

Inventor(s): KOGA NOBUHIRO
Applicant(s):: TOSHIBA KK

Priority Number(s):

IPC Classification: H01L23/48

EC Classification:

Equivalents:

Abstract

inner lead part 2b and the different material can be formed. of a lead 2 is made rough by lapping, press or the like, and the adhesion of the inner lead part is made good. Or a partial plated layer 6 is provided the inner lead part 2b. The wire bonding between a semiconductor element 8 and the lead 2 is made easy. Or a plated layer 7 is attached only to the of a molding resin, by differentiating the surface roughnesses and the surface materials of an outer lead part and an inner lead part.

CONSTITUTION:For an outer lead part 2a, a material having a smooth surface roughness is used. Thus adhesion is made low and the burr of a molding resin is hard to attach. Therefore the deburring becomes easy. The surface roughness of the material of only the part of an inner lead part 2b. PURPOSE: To improve moisture resistance with respect to a semiconductor element, which is enclosed in a package, and to facilitate the deburning

Data supplied from the esp@cenet database - 12

① 日本国特許庁(JP)

①特許出願公開

@公開特許公報(A)

昭60-231349

1

Olnt.Cl.

識別記号

厅内整理番号

每公開 昭和60年(1985)11月16日

H 01 L 23/48

7357-5F

審査請求 未請求 発明の数 2 (全4頁)

∞発明の名称

リードフレーム

②特 照 昭59-88165

砂発 明 者 古 賀 伸 広

大分市大字松岡3500番地 株式会社東芝大分工場内

①出 頤 人 株 式 会 社 東 芝 川崎市幸区堀川町72番地

②代理人 并理士猪股 清 外3名

iù au s

1. 丑朋の名称 リードフレーム

2. 特許請求の範頭

1 ペレットが収容と、このペレットが繋がに 近後しパッケージ内に対入されるインナーリード 部のよびこのパッケージ外に欠川するアウターリード部からなる複数のリードとを有するリードフ レームにおいて、前記インナーリード部の表面は 割く加工され、アウタリード部の表面は常に されることを特徴とするリーなドフレーム。

2 ペレット情報がと、このペレット系数がに 近接しパッケージ内に対入されるインナーリード がおよびこのパッケージ外に突出するアウターリードがからなる複数のリードとを有するリードフ レームにおいて、前記インナーリードがの表面の みに所望の序さのメッキ母を形成したことを特徴 とするリードフレーム。 3、我們の詳細な契例

(見切の技術分別)

この見可は半切り、ペレット等を収断するパッケージに係り、特にアラスチックパッケージに使用されるリードフレームに回する。

(充明の技術的な既とその問題点)

一般に気格の路ものプラスチックパッケージ製 品の利潤性を定める製料としては、

① 半導体素子自体特にそのバッシベーション数 む、

② プラスチックモールド制節の不執動会有量 (Cl T イオンな)、

の モールド研集の成ね、過程性、リードフレームとの出れせ、

② ・非時体第子の外部的語句が挙げられる。

この中で、単導体象子を形成するアルミ配準の 異雑を存储引き起こす水分の投入に対しては様々 の対象が扱られている。これはリードフレームと 制断との密熱性を試験するラジフロによる試験は なとプレッシャークックテスト(PCTという) 特の方の試験結果とのはに相関が見られるという保管もあるためである(トリケップス見行、トリケップスプルーペーパーズ No 121 S IVLS 1 パッケージング状況、第7年パッケージング実況と質的作品を開発を上げるためにモールド技術あるいは割断の機材がおこなわれていた。

ところで、密着代あるいは気管性の向上に関しては、パッケージ内に対入されるリードフレールがもう1つの大きな製肉となっているが、これについては従来あまり名能が払われていなかった。

部1個は従来広く使用されているリードフレー

- 3 -

めにポンデインクエリアよりやや爪めに到1同で 点ねで回んだ領域も内を削分メッキしたものかあ るにすぎない。

(乳頭の目的)

本乳的は上述の取りに引づいてなされたもので、インナーリードがとモールド州所との肥着性をよくしモールド州版別版から使入して平原体を子に 足影響を与える水分をしゃ断することによりモールド州版製品の製料がの向上を引り、供新作の買い製品を供給することのできるリードフレームを収めることを目的とする。 ムの構造を示す事務所である。ペレット場談部1に不得体象子等のペレットが複数され、この毎日 はいる。ペレットは数部1に半切びま子を列されている。ペレットは数部1に半切びま子を列されている。ペレットは数部1に半切びま子を引きまったが分かったが作りにより関小に2点数数で示した部分3内がパッケージ内に収納される。

なお、このモールド目指パッケージ内(部分3 内)に存在するリード2のな分をインサーリード、 その外部に交出するリード2のが分をアウターリードと呼んでいる。アウクリードはタイパー4に 独談され、このタイパー4はリードフレーム5に 指告してリードフレームの単位ユニットが形成されている。

この自合は来のリードフレームでは、リードフレームの投資を特に配慮をしたものはない。強いて発ければ、前述したダイボンドやワイヤボンドのためにリードフレームの全面をメッキするものや、ボンディングエリアのメッキ原を保持するた

- 4 -

(北州の双亞)

上記日的を達成するため本孔町は、ペレットな 数部と、この最級部に近接しバッケージに対する れたインナーリード部がよびこのバッケージを 突出するアウクーリード部から成るリードととで するリードフレームにおいて、インナーリーに表 りのおいはインナーリード部数師の 知の方とのメッキ型を設けることを特徴とする ードフレームを提供するものである。

(取明の実施務)

以下、私付付額の前2回乃至第4回をお回して 本見前のいくつかの実施料を設明する。第3回お よび前4回はこの見前の実施的に係るプラスチッ クパッケージの前面図を示したものである。なら、 前2回は従来のリードフレームを用いたパッケー ジの前面図であるが、これと対比しながらこの見 前の状態例を説明する。

- 粒にセールド出航とリードフレームとの間の 性気性はリードフレームの切覧または共同和さに 低かする点が多い。そしてリードフレームの共動 和さを和くすれば出着性は良り、製画剤さを他に すれば出着性は尽くなる。

そこでパッケージ内に収納される生態体系子の 耐湿性の節から考慮すると、インナーリード部の 密着性は良くし、研育対比後のモールド樹脂のパ リを取りやすくする点から考えるとアウターリー に部の密着性は悪い方が良い。

そこでこの2つの要求を同時に異定するように リードフレームの表面を加工すれば良いことにな る。従来の全面メッキの方法ではメッキ面とモー ルド研略との密着性が良い組合には、半層体案子 の耐湿低は良くなるがパリが付着しやすくなり、 その迷の場合にはパリは付着しにくくなるが耐ね 性が駆くなる。

また部分メッキの組合には、メッキ項の密着性が良い場合でもメッキは部分的にしかおこなわれていないため、インナーリード部の密着性とモールド制路のパリ付着性の問題とを解析に満足させることはできない。

- 7 -

自合には、アウターリードが28のみをラップは たはメッキ処理して他を性を配くする等の処理を 促しても良い。

なお、第3回に示すように表面和さを削くした インナーリード部2カ上の部分メッキ群6を同時 に述すように供成してもよい。

この場合には半導化系子8とペレット搭載系1とのダイボンドが容易になるだけでなく、半等4系子8とリード2との間のワイヤーボンドも容易になるという和点がある。

なお符号をはポンディングワイヤを、符10は ダイポンドが制造たとえば金シリコン等をそれぞれ示したものである。なお裏面和さの加工やメッキ型型はリード2の表、皮、裏面いずれでも可能 であるが、両面に後すことによりその効果は大きくなる。

(代明の効果)

上記の仰く本孔側によれば、リードフレームと とモールド相信との依怙性をお指してアウターリ ード部とインナーリードなとではその表面和さそ さらに取れおこなわれている部分メッキなはリードフレームの菓子店 転添 1 付近の表面のみに見されており、食面の供着性は必ずしも良くなかった。

また紫材として製面割さが割いものを使用した

- · 8 -

取るようにしたり、製面材質を収なるように構成したので、パッケージ内に収納させる半切体素子に対する耐容性の向上を関ることができるとともに、モールに研覧のパリ取りが容易になり、外銭メッキ性が良くなるリードフレームを得ることができる。

4. 图面の内斯な制度

部1節は従来使用されているリードフレームの出力を示す平面図、第2節は従来のリードフレー人を用いた半導体装置の新面図、第3回および第4回は水丸町の実施的に係る半導体装置の新面図である。

1 …ペレット的転割、2 …リード、2 m … アウターリード部、2 m … インナーリード部、7 …メッキ版、8 … 半数4 m 字

北國人代明人 路 版 清

